

**НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ
«ТЕХНОЛОГИЯ И КОНСТРУИРОВАНИЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ АППАРАТУРЕ»**

ISSN 2225-5818

Регистрационный номер KB 21788-11688ПР

Выходит один раз в 2 месяца

Зарегистрирован в ВАК Украины по разделам «Физико-математические науки», «Технические науки»

Реферируется в УРЖ «Джерело» (г. Киев)

Включен в международную справочную систему по периодическим и продолжающимся изданиям

“Ulrich's Periodicals Directory” (США),

в международную систему библиографических ссылок CrossRef,

в научометрическую базу РИНЦ научной электронной библиотеки России,

в базу данных DOAJ, в Google Scholar

Номер выпущен при поддержке

НПП «Сатурн», (г. Киев),

ЧАО «Укрнанлит» (г. Киев),

НПП «Карат» (г. Львов),

ЦКБ «Ритм» (г. Черновцы)

ПОДПИСКА НА ЖУРНАЛ

В Украине Отделения связи. «Каталог видань України». Индекс 23785.

В России Отделения связи. Каталог «Газеты и журналы». Индекс 71141.

В Белоруссии Отделения связи. Каталог «Издания стран СНГ». Индекс 23785.

В редакции «ТКЭА» можно подписаться с любого номера.

Адрес редакции: Украина, 65044, г. Одесса, а/я 17.

E-mail: tke@optima.com.ua, web-сайт: www.tke.com.ua,
тел. +38 (048)728-18-50, 728-49-46.

Редакция: Е. А. Тихонова, А. А. Ефименко,

А. А. Алексеева, М. Г. Глава, Н. М. Колганова.

Техническая редакция, дизайн: Е. И. Корецкая.

**ТЕХНОЛОГИЯ
И
КОНСТРУИРОВАНИЕ
В
ЭЛЕКТРОННОЙ
АППАРАТУРЕ**

НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

2017 № 1–2

Год издания 41-й

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР

К.т.н. В. М. Чмиль

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ

Чл.-корр. НАНУ,

д.ф.-м.н. А. Е. Беляев (г. Киев)
Д.т.н. Н. М. Вакив (г. Львов)
Д.т.н. В. Н. Годованюк (г. Черновцы)
К.т.н. А. А. Дашковский (г. Киев)
Д.т.н. Г. А. Оборский (г. Одесса)
Е. А. Тихонова (г. Одесса)

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ

Д.т.н. С. Г. Антощук (г. Одесса)
Д.т.н. А. А. Ащеулов (г. Черновцы)
Д.т.н. В. В. Баранов (г. Минск)
Д.т.н. А. П. Бондарев (г. Львов)
К.т.н. Э. Н. Глушеченко (г. Киев),
зам. главного редактора

Д.ф.-м.н. В. В. Должиков (г. Харьков)
Д.т.н. А. А. Дружинин (г. Львов),
К.т.н. И. Н. Еримичай (г. Одесса)
Д.т.н. А. А. Ефименко (г. Одесса),
зам. главного редактора

Д.ф.-м.н. Д. В. Коробутяк (г. Киев)
Д.т.н. С. И. Круковский (г. Львов)

Д.т.н. С. Ю. Лузин (г. С.-Петербург)
Чл.-корр. НАНУ,
д.ф.-м.н. В. С. Лысенко (г. Киев)
К.т.н. И. Л. Михеева (г. Киев)

Д.т.н. И. Ш. Невлюдов (г. Харьков)
Д.т.н. Ю. Е. Николаенко (г. Киев)
Д.ф.-м.н. С. В. Плаксин (г. Днепр)
К.ф.-м.н. А. В. Рыбка (г. Харьков)
К.т.н. В. В. Рюхтин (г. Черновцы)
К.т.н. П. С. Сафонов (г. Одесса),
отв. секретарь редколлегии

Д.т.н. В. С. Ситников (г. Одесса)
Д.т.н. Я. Стеванович (г. Белград)
Д.т.н. З. Стевич (г. Белград)
Д.х.н. В. Н. Томашик (г. Киев)
К.т.н. В. Е. Трофимов (г. Одесса)

УЧРЕДИТЕЛИ

Институт физики полупроводников
им. В. Е. Лашкарева

Научно-производственное
предприятие «Сатурн»

Одесский национальный
политехнический университет

Издательство «Политехпериодика»

Одобрено к печати

Ученым советом ОНПУ

(Протокол № 7 от 28.03 2017 г.)

Отв. за выпуск: Е. А. Тихонова

СОДЕРЖАНИЕ

СВЧ-техника

Определение технологических параметров изготовления
керамических опор замедляющей системы ЛБВ. *В. С.
Предмирский, Н. Г. Твердохлеб*

3

Системы передачи и обработки сигналов

Повышение точности измерения напряжения негармониче-
ского сигнала в условиях аддитивной помехи. *И. В.
Горбатый* (на украинском)

7

Аппаратно-программная реализация системы сбора данных
для импульсного спектрометра ЯКР. *А. П. Самила* (на
украинском)

16

Биомедицинская электроника

Генератор для электротерапии и стимуляции нервных
центров человека. *В. Е. Баблюк, Ю. Г. Добровольский,
И. Л. Попович, И. Г. Корсунский*

23

Сенсоэлектроника

Исследование электрических и магнитных характеристик
высокотемпературных датчиков Холла на основе гетеро-
структуры AlGaN/GaN. *В. Р. Стемпицкий, Дао Динь Ха*

28

Функциональная микро- и наноэлектроника

ПЗС-фотоматрицы с электронным умножением. *В. П.
Рева, С. В. Коринец, А. Г. Голенков, С. В. Сапон, А. М.
Торчинский, В. В. Забудский, Ф. Ф. Сизов*

33

Обеспечение тепловых режимов

Критериальный подход к поиску токовых режимов работы
термоэлектрических устройств повышенной надежности.
В. П. Зайков, В. И. Мещеряков, Ю. И. Журавлев

38

Влияние основных ограничивающих факторов на пред-
елы теплопереноса в тепловых трубах с различными
теплоносителями. *Р. С. Мельник, Ю. Е. Николаенко,
В. Ю. Кравец, Е. С. Алексеик*

47

Технологические процессы и оборудование

Получение высокочистых гранулированных металлов:
кадмия, цинка, свинца. *А. П. Щербань, Г. П. Ковтун,
Ю. В. Горбенко, Д. А. Солотихин, В. Д. Вирич, Л. А.
Пироженко*

55

Указатель статей, опубликованных в 2016 г.

61

Список рецензентов номера

64

SCIENTIFIC AND TECHNICAL JOURNAL

2017 N 1-2

Publication year 41st

TEKHNOLOGIYA

I

KONSTRUIROVANIE

V

ELEKTRONNOI
APPARATURE

(in Russian)

ЗМІСТ

НВЧ-техніка

Оцінювання технологічних параметрів виготовлення керамічних опор сповільнюючої системи ЛБХ. В. С. Предмірський, М. Г. Твердохліб (3)

Системи передавання та обробки сигналів

Підвищення точності вимірювання напруги негармонічного сигналу в умовах адитивної завади. І. В. Горбатий (7)

Апаратно-програмна реалізація системи збору даних для імпульсного спектрометра ЯКР. А. П. Саміла (16)

Біомедична електроніка

Генератор для електротерапії та стимуляції нервових центрів людини. В. Є. Бабелюк, Ю. Г. Добровольський, І. Л. Попович, І. Г. Корсунський (23)

Сенсоелектроніка

Дослідження електричних і магнітних характеристик високотемпературних датчиків Холла на основі гетероструктур AlGaN/GaN В. Р. Стемпіцький, Дао Дінь Ха (28)

Функціональна мікро- та наноелектроніка

ПЗЗ-фотоматриці з електронним множенням. В. П. Рева, С. В. Корінець, О. Г. Голенков, С. В. Сапон, А. М. Торчинський, В. В. Забудський, Ф. Ф. Сизов (33)

Забезпечення теплових режимів

Критеріальний підхід до пошуку струмових режимів роботи термоелектричних пристрій підвищеної надійності. В. П. Заіков, В. І. Мещеряков, Ю. І. Журавльов (38)

Вплив основних обмежуючих факторів на границі тепlopопереносу в теплових трубах з різними теплоносіями. Р. С. Мельник, Ю. Є. Ніколаєнко, В. Ю. Кравець, С. С. Алексейк (47)

Технологічні процеси та обладнання

Одержання високочистих гранульованих металів: кадмію, цинку, свинцю. О. П. Щербань, Г. П. Ковтун, Ю. В. Горбенко, Д. О. Солопіхін, В. Д. Вірич, Л. О. Пироженко (55)

CONTENTS

Microwave engineering

Experimental estimation of technology parameters of TWT slow-wave structure elements manufacture. V. S. Predmirskyi, N. G. Tverdohleb (3)

Signals transfer and processing systems

Improving measuring accuracy of inharmonious signal voltage under the additive noise condition. I. V. Horbatyi (7)

Hardware and software implementation of data acquisition system for pulsed NQR spectrometer. A. P. Samila (16)

Biomedical electronics

Generator for electrotherapy and stimulation of human nerve centers. V. E. Babelyuk, Yu. G. Dobrovolskiy, I. L. Popovich, I. G. Korsunskiy (23)

Sensors

Investigation of electric and magnetic characteristics of high-temperature Hall sensor based on AlGaN/GaN heterostructure. V. R. Stempitsky, Dao Dinh Ha (28)

Functional micro- and nanoelectronics

CCD photomatrixes with electron multiplication. V. P. Reva, S. V. Korinets, A. G. Golenkov, S. V. Sapon, A. M. Torchinsky, V. V. Zabudsky, F. F. Sizov (33)

Thermal management

Criterial approach to finding the current operation modes of high reliability thermoelectric devices. V. P. Zaikov, V. I. Meshcheryakov, Yu. I. Zhuravlyov (38)

The influence of the key limiting factors on the limitations of heat transfer in heat pipes with various working fluids. R. S. Melnyk, Yu. E. Nikolaenko, V. Yu. Kravets, Ye. S. Alekseik (47)

Production technology and equipment

Production of high purity granular metals: cadmium, zinc, lead. A. P. Shcherban, G. P. Kovtun, Y. V. Gorbenko, D. A. Solopikhin, V. D. Virich, L. A. Pirozhenko (55)